First Hit

Previous Doc

Next Doc Go to Doc#

Designation of the second

L37: Entry 67 of 73

File: JPAB

Dec 19, 1984

PUB-NO: JP359225992A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59225992 A TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: December 19, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIGETA, SADAAKI YOKOGAWA, YOSHIO EZAKI, KOZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

DAINIPPON INK & CHEM INC

COUNTRY

COUNTRY

APPL-NO: JP58099577 APPL-DATE: June 6, 1983

US-CL-CURRENT: 369/283; 428/148 INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an <u>optical recording medium</u> high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor.

CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn, In, Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 日本国特許庁 (JP)

[®]公開特許公報(A)

①特許面願公開

昭59-225992

(1) Int. Cl.³
B 41 M 5/26
G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906—2H 8421—5D

❸公開 昭和59年(1984)12月19日

7

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

9光記録媒体

②特 願 昭58-99577

₹.

②出 願 昭58(1983)6月6日

⑦発 明 者 重田定明

習志野市谷津 3 -29-10

⑩発 明 者 横川義雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

仍発 明 者 江崎弘造

浦和市別所 3 -37-15喜光寮内

⑪出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社

東京都板橋区坂下3丁目35番58

号

仰代 理 人 弁理士 高橋勝利

嗍

I. 発明の名称

光記频性体

2. 特許請求の顧問

- 1. 基板上に、金属酸化物溶膜中に金属もしくは半導体の数粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体。
- 2. 金属もしくは半導体の微粒子が、Sn、In、Sb、Pb、Al、Zn、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の微粒子である特許額求の範囲第1項に記載の光記録媒体。
- 3. 金属酸化物かSn、In、AI、Zr及びZnの酸化物より選ばれた少なくとも一種である特許請求の範囲第1項に記載の光記録媒体。
- 4. 半導体層がGe層である特許額束の範囲第1項に記載の光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を照射することによって、記録間のエネルギー線照射部が溶融等により変形または餘去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、再生を行う のに選した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光調に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び毒性が低いことが挙 げられる。

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされているのは、ガラスまたはブラスチック務板上に記録層としてテルルまたはテルルー砒素合金等のテルル合金薄膜を形成したものである。テルル及びテルル合金薄膜は、可提-

特開昭59-225992(2)

近赤外の波長領域で先の吸収率が高く、低熱伝導率、低融点であるため記録感度が高く、またピットの形状、大きさも揃い 別く、且つ可視一近郊外の波長領域で適当な反射率を有しているため、反射光によってSN比の高い再生信号が得られるなど、ヒートモード型レーザ配線媒体に極低でである。としたしテルルの薄膜及びテルルー砒素合金 育膜には、酸化安定性が低いこと及び毒性があいるの欠点がある。酸化安定性が低いこと及び毒性があいるの欠点がある。酸化安定性の改良にはテルル低酸化物を用いる等の方法が試みられているが、現在まで充分なものは得られておらず、また毒性に関しては効果的な対策は見出されていない。

帯性の点では、テルル系記録媒体に比較して有利なものに、ガラスまたはプラスチック募板上、もしくは該募板上に設けたアルミニウム等の反射関の上に色素または色素をポリマーに分散した層を形成した記録媒体がある。しかし、一般に色素の吸収波長は、赤色光より短波長側にあり、今後記録用光線の主流となると予想されている半導体レーザの発援波長域である750nm~850nmの領域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光波とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、毒性が低く、酸化安定場及び耐水性にすぐれた光記録媒体の完成を目的として緩緩研究を進めた結果、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金属もしくは半導体の微粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物問腺中に分散した複合層と、この複合層の少なくとも一方の改適に接触した特定の半導体からなる記録層を用いることによって高速度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、本発明に到途した。

. 🗷

本発明の要旨とするところは、基板上に、金鳳酸化物海 膜中に金鷹もしくは半導体の微粒子が分散した複合層と、 該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層から なる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体 の機構と構成にある。

第1図に、本発明の光記録媒体の間構成の一例を示す。 第1図に於ては、基板上に、金属酸化物中に金属もしくは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、核複合層の表面に半導体層が形成されて いる。この光記録媒体に於ては基板側もしくは基板と反対 側から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した態により複合層が融解し、この複合層の融 解部分が半導体層のこれに接した部分を供って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過事等の光学的 性質の変化を利用して配録、再生が行われる。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Pb、AI、Zn、Cu、Ag、Au、Sb、Bi、Se、Te、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低時性の観点から舒ましい金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Sb、Pb、AI、Zn、Cu、Ag、Au、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発援変長域での反射率が高い、融点が低い、毒性が低い、及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、結伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、Ai、 2r及び Znの酸化物が挙げられるが、特に Snまたは Inの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、 萬感度且つ再生信号の SN 比が高い記録媒体が得られる。 Snまたは Inの酸化物の例としては化学式で SnO2、 In205 及び SnO2・x、 In203 等の低酸化物や、 Sn1・yHyO2 、 In2-2N2O3 等の SnO2、 In2O3

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、 z は 0.5 以下、 y は 0.2 5 以下の正の数、 M は Sb、 In、 N は Sn、 Ge、 Pb、 2n等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充填率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。 充填率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶動液動化する温度も高くなり、得られる光記頻媒体の記録感度が低下する。 充填率が 0.9.5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子の粒子径が大きくなり、そのため記録ピットの大きさ、形状が不揃いになり、再生信号の SN 比が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録

本発明の光記録媒体に於ける複合形の一層の見さは10 人以上、500人以下が選ましい。複合層の一層の厚さが 10人以下であると、複合層のエネルギー線照射部の溶酸 液動化による半導体層のピット形成が進行し難くなり、記 緑媒体の記録感度が低下する。また複合層の一層の厚さが 500人以上であると、複合層エネルギー線照射部の溶酸 液動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記 緑感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、 300人以下の場合、高感度で再生信号のSN比の高い配

特問昭59-225992(3)

経媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、1nP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750m~850mの被長域で光の吸収係数の大きい層が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い配録媒体が得られる。またGe層は即膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、毎性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体層として好適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした部膜からなる半導体層を用いることもできる。

本発明の光記録媒体に於ける半導体層の一層の厚さは10 人以上、200人以下が要ましい。半導体層の一層の厚さが10人以下であると、得られる記録媒体の750mm~ 850mmの被長域での光の反射率、吸収率が低くなり、記録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信号のSN比が低くなる。半導体層の一層の厚さが200人以上であると、複合層のエネルギー線別部が溶融流動、記録性の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の厚さが20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施超様式、芬板上に複合 暦を形成させ、更にこの復合層の表詞に半導体層を形成さ せたものである。務板としては、アルミニカム等の金属板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル酸メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート賃合体、ジエチレ ングリコールピスアリルカーボネート食合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド毎の熱可塑性、又は熱硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を茘仮を潰して照射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン系貫合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジエチレングリコールピスアリルカーポネート重合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、基板にガラス板、又はアルミニウム等の金属 板を使用する場合は、これら紡板上にポリマー度を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると高 態度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソプチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光記録媒体の層構成の例を第2図~第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を層構成の例図を用いて裁削する。

第2図に示す構成の記録媒体は、募版3の上に半導体関 2 を形成させた後に、この半導体別2の上に複合層1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外間に半導体層 を形成することにより、半導体間を n 層、複合間を n - 1 脂積層させることによって得られる(ここでn は正の鍵数 を示す。)。半導体用及び複合用を形成させるためには、 真空患者法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンビーム法券を利用する。複 合用を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツボに入れ、1×10-9 malle以下の食空度に 於て同時に森発させ蘇莉を行う。また上記真空諸君工程で **遊発粒子をイオン化し、半導体層表面に衝突させるイオン** 化業券法、またイオン化と同時に募板側に直流電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 用いることもできる。また金瓜もしくは半導体のターゲッ トと金属酸化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合暦を形成させることもできる。いずれの 場合も複合間の形成時には、各農発源、ターゲットの比較 的近傍に水晶膜厚センサ等のセンサへっドを設置し、金瓜 もしくは半導体及び金属酸化物の漂着速度、スパックリン が速度を別々に検知、制御することにより、所定の金組も しくは半導体の充葉率及び厚さの複合層が得られる。

第3 図に示す構成の記録媒体は、基板3 の上に複合層1を形成させた後、この複合層1の上に半導体層2を形成させ、次のでことにより複合層を n 層 を n 層 を d ることによって 場合の記録媒体 を 野 ないでこの 機体を は、 第2 図に示す 構成の記録媒体 体 を 要 立 する。 第4 図に示す 構成の と に は、 第2 図に ぶ 板 の と に 半導体 層 2 を n 層 し 酸 媒体 は は、 第3 図に 示す 構成の と 記録媒体 は は、 第3 図に 示す 構成の と 記録媒体 を を 取 る の と に は の に に 表板 の と に 後 合 層 1 を n 層、 半導体層 2 を n ー 1 層 復 層 2 を n ー 1 層 復 層 3 ことに なって 得られる。

第2 図~第5 図に示す様成の本発明の光記録媒体に於ては、記録層の厚さ(複合層及び半導体層を積層した全体の厚さ)が50 人以上、2000 人以上になると、記録圏のよい。記録圏の厚さが2000人以上になると、記録圏のよれが大きくなるため、エネルギー線を開射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下するため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されるピ

特開昭59-225992 (4)

ット周辺の形状が乱れ易くなり、再生信号のSN比に感影響を与える。記録層の厚さが50人以下であると、記録解体の配録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより好ましい厚さの範囲は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合間の一層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~200人、複合層と半導体層が積層された記録圏の厚さが50人~2000人の範囲内であれば、nの値は1以上の任意の整数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐湿性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に於ける記録層は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、機械的衝撃等に対する保護や、際境等の付着により、記録、再生に支険が生じるのを防ぐことを目的として、保護層を記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、SiOa、Ala Oo、TiOa等の無機材料及び有機高分子材料が用いられる。

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、基

板 3 を透明なものとした場合は、記憶光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

本発明の光記録媒体は、低毒性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると問時に再生信号の SN比が極めて高い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上配の如くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる復 合用と半導体層との積層膜から成り立っているため、記録 履がそれぞれ複合層もしくは半導体周単独で成り立ってい る場合に比較して、記録暦の厚さが極めて小さい場合でも エネルギー線の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 緑層のエネルギー線が照射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未記録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が高くなる。さらに配録層を構成している複合層は金属 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波長以下の循 めて微糊な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている。 ため、パルクの金銭もしくは半導体に比較して低い温度で **勝接する半導体層を伴って容易に流動化する。この記録層** の複動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶融体に 比較して大きな表面エネルギーを有しており、波動化した

記録期とこれに接触する該板との表面にないます。 本の表面になり、流動化した記録層の移動がスムーを開かれた記録層の移動がスムーを開から、流動化した記録層の流動化した記録がした。 この間間の間間との表面により、 は、 ないののでは、 は、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないないが、 ないのでは、 ないのは、 ないのは

さらに本発明の光記録媒体における記録層を構成する半 導体別は熱伝導率が低く、複合関中では、金属もしくは半 導体の数粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合間の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合関中の金属の充壌率、半導体層、複合 層の厚さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体の記録暦に使用さる金属もしくは半 導体及び金属散化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 毒性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光記録媒体は、記録再生用光ディスクとして画像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ光で直接書き込み、読み取りが可能なテープ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳報を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

尚、以下の実施例で示す充塡率とは、線合層中で金属も しくは半導体鉄粒子の占める体積の割合である。

実施例 1

厚さ 1. 2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mmのポリメタクリル酸メチルからなるディスク状落板を真空蒸発装置のチャンパーに取り付け、三つのルツボにそれぞれ、Ge (フルウチ化学製、30 0×10 mm t、純度 9 9, 9 9 %)、Sn (フルウチ化学製、30 0×10 mm t、純度 9 9, 9 9 %)、Sn0a (フルウチ化学製、18 0×5 mm t、純度 9 9, 9 9 %)を入れ、この誘板を 2 0 rpa の速度で回転させながら、真空度 1×10 mm Hgの条件に於て、電子ビーム蒸発法を用い、まづ Geを 3 0 人の厚さに素着し、次いで Sn及び Sn0aにそれぞれ別の電子鉄より電子線を照射し、Sn及び Sn0aの落

•

特別昭59-225992(5)

比較例1

発速度を調節しながら蒸発を行い、Snの充城率 0.8 で膜厚 6 0 人の Sn及び Sn 0.2 の 複合層を Ge層 の上に形成し、続いて 間様の操作を行うことにより、この Sn と Sn 0.2 の 複合層上に 厚さ 2 0 人の Ge層、厚さ 6 0 人の Sn と Sn 0.2 の 複合層及び厚さ 3 0 人の Ge層を順次 積層し、第 2 図に於て n = 3 に相当する様成で厚さ 2 0 0 人の配録層を有するディスク状光記録媒体を製作した。

得られたディスク状光記録媒体を移分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数5 MIZ で100m secのパルス中に変調した半導体レーザ (日立製作所製 HLP-1600、発振波長830 nm) の発短光をコリメーターレンズ、集光レンズ及び基板を通して記録層にピーム径1 pm まで集光して照射することにより記録を行ったところ、短径がほぼ1 pm のピットを形成させるのに必要なた。また記録信号を1 mHのレーザ光強度は6 mHであった。記録信号を1 mHのレーザ光で再生を行い、基準信号5 MHz、パンド中100 KHz の条件でスペクトラムアナラィザで測定した C N比は56 dBであった。

上配の如くして記録を行った記録終のディスク状配録媒体を60℃、95%RHの恒温恒湿用内に入れ、120日間の耐湿熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

実施例1に用いたのと同様のポリメタッリル酸メチルのディスク状基板を3枚用意し、実施例1と同様に基板回転速度20rpm、真空度1×10⁻⁰maHgに於て、電子ビーム 流着法を用い、これら基板上にSn及びSnOzを各々、流発速度を調節しながら共識着し、Snの充壌率が0.8で、各々膜厚が100人、180人及び300人のSnOz中にSn微粒子が分散した複合層のみを有する3種類の試料を得た。

ş

得られた3種類の試料について実施例1と間様の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

B 1 表

| 複合問題原 (人) | レーザ光強度 1) (mH) | CN比(dB) |
|--------------|-------------------|---------|
| 100 | 1 0 | 4 2 |
| 180 | 1 2 | 4 5 |
| 3 0 0 | 12mHで記録できず | |

知怪が1µmのピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光強度

比較例2

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状落板を2枚用窓し、実施例1と同様に落板回転速度20rpm、真空度1×10⁻⁶ mm Il gの条件で電子ビーム 煮着法を用い、これら落板上にGeを蒸着し、Geの膜厚が80 人及び300人の配録度がGeのみの2種類の試料を得た。 得られた2種類の試料について実施例1と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度12 mWではピットは形成されず、記録することはできなかった。

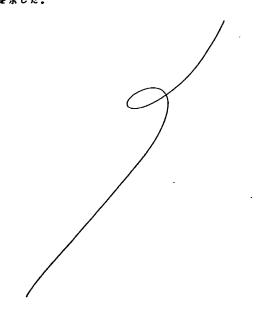
実施例 I と比較例 I 及び 2 より明らかな如く、比較例 I に示す記録 II が Snと SnO」の複合部膜のみからなる試料は、実施例 I に示す本発明の充記録媒体に比較して感度、 C N 比 共に低く、また記録 II が Ge 7時 III のみからなる比較例 2 に示す試料は、本発明の先記録媒体に比較して著しく感度が低い。

实施例 2

実施例 1 と同様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク 状態板上に、第2 次に示す金属及び金属酸化物からなり、第2 次に示す段度を有する複合層と、第2 次に示す段尽の Geからなる半導体層とを、第2 次に示す層様成に發展した記録層を形成することによって、第2 次の試料番号 2 - 1 ~ 2 - 1 3 で示す 1 3 種類の光記録媒体を観

作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合枠にすぐれた 結果を示した。



| 奶 | 2 | 3 |
|---|---|---|
|---|---|---|

| 試料器号 — | 4) | 複合 朋 | | | 半導体層 | 髭 | 録 | 潤 | 配線再生特性 | |
|--------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------|-----|------------|----------------|-------------|
| | 金属または 半導体 | 金属酸化物 | 金属または半 導体の充填率 | 原 さ1) (A) | 厚 さ 2) (人) | 周構成 | n | 原 さ (人) | レーザ光強度 (mH) | GN比 (dB) |
| 2 – 1 | Sn | S n O ₂ | 0.8 | 140 | 5 0 | 第3図 | 1 | 190 | 7 | 5 3 |
| 2 – 2 | l n | Ing Oa | 0.6 | 120 | 5 0 | 第4図 | 2 | 340 | 10 | 5 4 |
| 2 – 3 | l n | S n O ₂ | 0.8 | 7 0 | 3 0 | 绑5团 | 3 | 270 | 7 | 5 0 |
| 2 – 4 | Sn | A 12 O2 | 0.9 | 150 | 5 0 | 第2図 | 2 | 250 | 1 2 | 4 9 |
| 2 - 5 | l n | ZrO2 | 0. 9 | 7 0 | 3 0 | 岡上 | 4 | 330 | 1 2 | 5 0 |
| 2 – 6 | Sn | ZnO | 0.8 | 6 0 | 20 | 岡上 | 3 | 260 | 11 | 5 0 |
| 2 - 7 | Ge | S n O ₂ | 0.8 | 8 0 | 4 0 | 第2回 | 3 | 280 | 8 | 5:5 |
| 2 - 8 | Рb | Ing Og | 0.8 | 140 | 5 0 | 同上 | 2 | 240 | 7 | 5 2 |
| 2 – 9 | ΑI | SnO2 | 0.7 | 60 | 2 0 | 問 上 | · 4 | 260 | 10 | 5 0 |
| 2 - 10 | Z n | S n O ₂ | 0.8 | 7 0 | 3 0 | 同上 | 3 | 230 | 10 | 5 0 |
| 2-11 | Cu | S n O ₂ | 0.7 | 60 | 2 0 | 同上 | 4 | 260 | 1 2 | 5 3 |
| 2 - 12 | Λg | SnO ₂ | 0.7 | 60 | 2 0 | 同止 | 4 | 260 | 10 | 5.5 |
| 2 - 13 | Au | ing Oa | 0.7 | 60 | 2 0 | 同上 | 4 | 260 | 1 2 | 5 5 |
| 2-14 | Ş b | S n O ₂ | 0.8 | 190 | 4 0 | 同上 | 2 | 270 | 6 | 5 7 |

- 1) 損合関一層の厚さ
- 2) 半導体圏ー間の反対

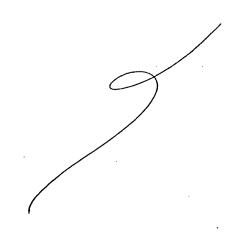
実施例3

三台の電子銃を装備した真空落着装置のチャンパー内に 厚さ 1. 2 mm 、外径 3 0 0 mm 、内径 3 5 mm のジエチレングリ コールピスアリルカーボネート重合体 (商品名 CR-39) か らなるディスク状碁板を取り付け、チャンパー内の四つの ルツポにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSnOzを入れ、上記基板 を 2 0 rpm の回転速度で回転させながら、真空度 1 × 10⁻⁵ ma ligの条件に於て、まづ Geを 5 0 人の厚さに基着し、次い でSn、Au及びSnOaにそれぞれ別の電子銃より電子線を照射 し、Sn、Au及びSnOzそれぞれの蒸発速度を調節しながら、 三成分を飼時に蒸着することによって、SnO2中にSnか90 頭量%、 Auが 1 0 頭景%からなる Sn- Au合金微粒子が分散 し、合金微粒子の充筑率が0.7で、原さ150人の複合層 を形成し、続いてこの複合測上に再び50人の厚さにGeを 務着することによって、第2図に於てn = 2に相当する構 成で厚さ250人の配録間を育するディスク状光記録媒体 を製作した。

得られた光記録媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3表に示す試料番号3-2~3-6の光記録媒体 は試料番号3-1と同様の方法で製作し、複合層中の合金 の種類及び合金組成が第3表に示すものである以外は、基 板、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充壌 車、複合層の厚さ、記録層の構成及び記録層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号3-2~3-6の光記録媒体について実施例1と同様の条件で測定した記録再生特性を第3表に示す。

安定性、耐湿性について実施例 1 と同様に測定したが良好であった。

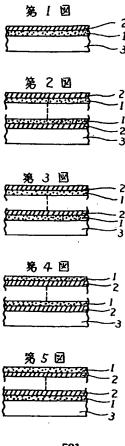


| 試料番号 | 複合層中の合金微粒子の 種類と組成比 | 記録料 | 生特性 | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|--|
| B(4-111-79 | (東京光) | レーザ光強度 (ml) | CN比 (個) | |
| 3 – 1 | Sn (90) — Au (10) | 7 | 5 5 | |
| 3 – 2 | Sn (20) - Au (80) | 9 | 5 5 | |
| 3 – 3 | Sn (96) -Ag (4) | 8 | 5 5 | |
| 3 – 4 | In (90)Pb (10) | 7 | 5 3 | |
| . 3 – 5 | Sn (50) -1n (50) | 7 | 5 4 | |
| 3 – 6 | Ge (80) Sn (20) | 7 | 5 6 | |

第1回、第2回、第3回、第4回及³第5回は本発 明の光記録媒体の斯面図である。

各図に於て、1は複合用、2は半導体層、3は薪板を示

代理人 弁理士 高



THIS PAGE BLANK (USPTO)